### \* NOTICES \*

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

### CLAIMS

## [Claim(s)]

[Claim 1] Consist of a thin film of the shape of a monomolecular film formed in the surface of a substrate which has an electrode, and said thin film has a carbon fluoride group and a photosensitive group, and. A liquid crystal orientation film carrying out connect fixing of the end of a thin film component which constitutes a thin film to a substrate face, and carrying out orientation in two or more directions the whole field of said thin film at pattern state, and being polymerized or constructed the bridge over thin film components by said photosensitive group. [Claim 2] The liquid crystal orientation film according to claim 1 in which said thin film component is characterized by having a straight-chain-shape chain or a straight-chain-shape siloxane bond chain in the molecular structure.

[Claim 3]The liquid crystal orientation film according to claim 2, wherein a thin film component which has said straight-chain-shape chain or a straight-chain-shape siloxane bond chain is a molecule which controlled the length of the molecule major axis by a carbon number of said straight-chain-shape chain or a straight-chain-shape siloxane bond chain.

[Claim 4]Said thin film comprises two or more sorts of thin film components in which the length of a molecule major axis differs mutually.

And two or more both sides of a molecule which have said molecule which has a photosensitive group, and a carbon fluoride group are included in a thin film component of a seed at least, or a molecule which has a photosensitive group and a carbon fluoride group is contained at least, Claim 1 currently polymerizing or constructing the bridge over the molecules which have the molecules which have said photosensitive group or a photosensitive group, and a carbon fluoride group toward a predetermined direction - a liquid crystal orientation film given in any 1 paragraph of Claim 3.

[Claim 5]The liquid crystal orientation film according to claim 4 when said thin film controls a mixture composition ratio of two or more sorts of thin film components or the length of a molecule major axis from which the length of said molecule major axis differs mutually, wherein inclination to said substrate of the longest thin film component of a molecule major axis in a mutual comparison is controlled.

[Claim 6]A manufacturing method of a liquid crystal orientation film characterized by comprising the following.

The Silang system chemical-absorption substance which contains a photosensitive group and a

carbon fluoride group at least.

A film formation process which contacts chemical-absorption liquid containing a nonaqueous organic solvent to a substrates face which has an electrode, makes a substrates face carry out chemical absorption of the chemical-absorption molecule in chemical-absorption liquid, and forms a monomolecular layer-like thin film.

A stacking tendency grant process which irradiate with polarization of pattern state which has a polarization direction which is different in a thin film side after a penetrant remover which consists of nonaqueous organic solvents washes a thin film of the shape of said monomolecular layer and to which a specific direction is made to carry out the crosslinking bond of the thin film component comrade.

[Claim 7]Using polarization from which a polarization direction differs for every exposure, as said stacking tendency grant process differs in an irradiation area for every exposure, it performs two polarization exposures or more, A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 6 being a process which changes a pre tilt angle [ as opposed to / whole region division / a substrates face of a thin film component ] which divided a division corresponding to 1 pixel into plurality and pattern state, and/or a pre tilt direction.

[Claim 8]The Silang system compound which has a photosensitive group at least as said Silang system chemical-absorption substance, and the Silang system compound which has a carbon fluoride group, Or a manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 6 or 7 mixing and using the Silang system compound and other Silang system compounds which have a photosensitive group and a carbon fluoride group.

[Claim 9]A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 8, wherein the Silang system compound and other Silang system compounds which have the Silang system compound which has said photosensitive group, the Silang system compound which has a carbon fluoride group or a photosensitive group, and a carbon fluoride group are a compound in which the length of a molecule major axis differs mutually.

[Claim 10] The Silang system compound which has said photosensitive group, and the Silang system compound which has a carbon fluoride group, Or by changing the length of a short molecule in a mutual comparison, without changing the mixture ratio of the Silang system compound for which it has a photosensitive group and a carbon fluoride group, and other Silang system compounds, A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 9 controlling inclination to a substrate of the longest molecule and giving a desired pre tilt angle and/or a pre tilt direction to a thin film component in a liquid crystal orientation film. [Claim 11] The Silang system compound which has the Silang system compound or a carbon fluoride group which has said photosensitive group, Or the Silang system compound which has a photosensitive group and a carbon fluoride group, or other Silang system compounds at least either, It has at least one chain chosen from a group which consists of a straight-chain-shape chain and a siloxane bond chain, A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 9 or 10 changing the length of a molecule major axis and controlling inclination to a substrate of a molecule with the longest major axis by changing the length of a major axis of said chain.

[Claim 12]By changing the mixture ratio of the Silang system compound which has the Silang system compound which has said photosensitive group, the Silang system compound which has a carbon fluoride group or a photosensitive group, and a carbon fluoride group, and other Silang system compounds, A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to

claim 8 controlling inclination to a substrate of the longest molecule and giving a desired pre tilt angle and/or a pre tilt direction to a thin film component in a liquid crystal orientation film. [Claim 13]At least one chain chosen from a group which consists of a straight-chain-shape chain and a siloxane bond chain as said Silang system chemical-absorption substance, A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 6 or 7 using a compound containing at least one organic group chosen from a group which consists of a chlorosilyl group, an alkoxysilane group, and an isocyanatesilane group.

[Claim 14]Said compound 3 carbon-fluoride group (-CF<sub>3</sub>) and/or 2 carbon-fluoride group (-CF<sub>2</sub>), A chain or a siloxane bond chain, and the CULCON group or a cinnamoyl group, Are an organic group contained in an end of a molecule, or a part in molecular structure, and A methyl group (-CH=CH<sub>3</sub>), A vinyl group (-CH=CH<sub>2</sub>), an aryl group (-CH=CH<sub>3</sub>), An acetylenic group (3-fold combination of carbon-carbon), a phenyl group (-C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), An aryl group (-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-), a halogen atom, an alkoxy group (-OR<sub>1</sub>R shows an alkyl group), A cyano group (-CN), an amino group (-NH<sub>2</sub>), a hydroxyl group (-OH), A manufacturing method of the liquid crystal orientation film according to claim 13 having at least one organic group chosen from a group which consists of a carbonyl group (-CO), a carboxy group (-COO<sub>3</sub>), and a carboxyl group (-COOH).

[Claim 15] Claim 6 using an organic solvent containing at least one organic group chosen from a group which consists of an alkyl group, a carbon fluoride group, a chloridation carbon group, and a siloxane group as said nonaqueous organic solvent - a manufacturing method of a liquid crystal orientation film given in any 1 paragraph of Claim 14.

[Claim 16]Claim 6 adding a inner layer film formation process of forming in a substrates face a inner layer film which has a SiO basis, before said film formation process - a manufacturing method of a liquid crystal orientation film given in any 1 paragraph of Claim 15.

[Claim 17]A liquid crystal orientation film formed in the surface of a substrate which has an electrode at least among a substrate of a couple which counters, and a substrate of said couple, It is a liquid crystal display provided with a liquid crystal layer between substrates of said couple which counters, and said liquid crystal orientation film is a thin film of the shape of a monomolecular layer which a chemical-absorption molecule which has a carbon fluoride group and a photosensitive group combines with a substrate face and in which chemical-absorption molecules carry out a crosslinking bond.

And 1 pixel is that from which a pre tilt angle and/or a pre tilt direction over a substrates face of a chemical-absorption molecule major axis which were divided into pattern state differ for every division pixel, A liquid crystal display, wherein a pre tilt angle and/or a pre tilt direction of a liquid crystal element in said liquid crystal layer are controlled by a pre tilt angle and/or a pre tilt direction over a substrates face of said admolecule major axis.

[Claim 18]A liquid crystal orientation film formed in the surface of a substrate which has an electrode at least among a substrate of a couple which counters, and a substrate of said couple, The Silang system chemical-absorption substance which is a manufacturing method of a liquid crystal display provided with a liquid crystal layer between substrates of said couple which counters, and contains a photosensitive group and a carbon fluoride group at least in a substrates face which has said electrode, A film formation process which contacts chemical-absorption liquid containing a nonaqueous organic solvent, makes a substrates face carry out chemical absorption of the chemical-absorption substance molecule in said chemical-absorption liquid by an end of the direction of a molecule major axis, and forms a monomolecular layer-like thin film, A manufacturing method of a liquid crystal display having a stacking tendency grant process

which irradiate with polarization of pattern state with a polarization direction which is different in a thin film side, and to which a specific direction is made to carry out the crosslinking bond of the thin film component comrade after a penetrant remover which consists of nonaqueous organic solvents washes a thin film of the shape of said monomolecular layer.

[Claim 19]A manufacturing method of the liquid crystal display according to claim 18 mixing and using the Silang system compound and other Silang system compounds which have the Silang system compound which has a photosensitive group, the Silang system compound which has a carbon fluoride group or a photosensitive group, and a carbon fluoride group as said Silang system chemical-absorption substances.

[Claim 20]The Silang system compound which has said photosensitive group, and the Silang system compound which has a carbon fluoride group, Or by changing the length of a short molecule in a mutual comparison, without changing the mixture ratio of the Silang system compound for which it has a photosensitive group and a carbon fluoride group, and other Silang system compounds, A manufacturing method of the liquid crystal display according to claim 19 controlling inclination to a substrate of the longest molecule and giving a desired pre tilt angle and/or a pre tilt direction to a thin film component in a liquid crystal orientation film. [Claim 21]By changing the mixture ratio of the Silang system compound which has the Silang system compound which has said photosensitive group, the Silang system compound which has a carbon fluoride group or a photosensitive group, and a carbon fluoride group, and other Silang system compounds, A manufacturing method of the liquid crystal display according to claim 19 controlling inclination to a substrate of the longest molecule and giving a desired pre tilt angle and/or a pre tilt direction to a thin film component in a liquid crystal orientation film.

### [Translation done.]

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-281669

(43) Date of publication of application: 10.10.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1337 C08G 77/04 C08G 77/24

(21)Application number: 2000-095646

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

30.03.2000 (72)Inventor

(72)Inventor: OGAWA KAZUFUMI

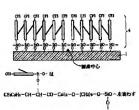
NOMURA YUKIO OTAKE TADASHI TAKEBE NAOKO

KAMIMURA TSUYOSHI

# (54) LIQUID CRYSTAL ALIGNMENT LAYER, ITS MANUFACTURING METHOD AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS MANUFACTURING METHOD

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal alignment layer for vertical alignment and a method for manufacturing it, to provide the liquid crystal alignment layer for the vertical alignment capable of realizing multidomain alignment without having to rub, and to provide a liquid crystal display device utilizing it. SOLUTION: The liquid crystal alignment layer 4 is composed of a monomolecular film like thin film, formed on a surface of a TFT(thin-film transistor) substrate 1 with an electrode. A molecule constituting the thin film has a fluorinated carbon group and a photosensitive group and is bonded and fixed to the substrate surface at an end part of the molecule constituting the thin film. Also the molecules constituting the thin film are aligned



in a plurality of directions in a pattern per region of the thin film, and the molecules constituting the thin film are polymerized or cross-linked with themselves via the photosensitive groups. (19)日本国特許庁 (JP) (12

### (12) 公開特許公報(A)

A) (11)特許出職公開番号 特別2001-281669 (P2001-281669A) (43)公開日 平成3年10月10月(2001,10,10)

			(10) MINI II	1 70410-1-107.	1014 (10011 101 10)
(51) Int.CL'	鐵別家1号	P I			↑-マコード(参考)
G 0 2 F 1/1337	520	C02F	1/1337	620	2H090
C 0 8 G 77/04		C08G	77/04		4 / 0 3 5
17/24			77/24		

審査請求 有 請求項の数21 OL (全 14 頁)

(21) 出職番号 特職2000-95648( P2000-95846) (22) 引輸日 平成12年 3 月30日 (2000. 3.30)

(71) 出顧人 000005821 松下電器底藻株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 (72) 発明者 小川 一文

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 (77)発明者 野村 幸生 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

(74)代别人 100101828

**非理士 大前 要** 

最終頁に続く

(54) [発明の名称] 被暴配向膜とその製造力法、およびそれを用いた被晶表示装置とその製造方法

(57)【要約】

【課題】無重配向用の液晶配向膜、及びそのような液晶 配向膜の影逸方法を提供することを目的とし、又ラビン グすることなく、マルチドメイン配向を実践できる垂直 配向用の液晶配向膜、並びにこのような液晶配向膜を用 いた液晶表示波器を提供する。

「解決手段」終品品的順点は、電路を有する下下「素板 の表面に形成された単分子原状の薄膜からなり、前距 薄膜の薄膜構成分子がフィ化光素基及が感光性基金有する ときた、薄膜構成分子の一端で基板表面は結合協定されており、かっ、数度回腹の心を機械をマジャン定と 数の方向に配向され、複数構成分子向上が前記弦光性基 またり重なが変形ない。



CFsCatu - CH - CO - CHN - O - (CHN - O - SIO - を表わす

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極を有する基板の表面に形成された単 分子優状の薄膜からなり、 前記薄膜はフッ化炭素基および感光性基を有すると共

前記等原はフッ化炭素基および激光性基を有すると共 に、薄膜を構成する薄膜構成分子の一端が基板表面に結 合固定されており、

かつ、前記簿駅の各領域等でパターン状に複数の方向に 配向され、薄膜構成分子同士が前記感光性基により重合 又は架橋されていることを特徴とする液晶配向膜。

又は実績されていることを特徴とする敬品配向順、 【請求項2】 前記薄膜構成分子が、その分子構造中に 直鎖状炭素鏡又は直鎖状シロキサン結合鎖を有すること を触費しする前を頂」に影響の毎月即回り

を特徴とする請求項1に配載の液品配向膜。 [請求項3] 前記原薪状炭素類又注重鏡状シロキサン 結合鎖を有する薄膜構成分子は、その分子具軸の長さを 前記底鏡状炭素類又は直鏡状シロキサン結合銅の炭素を

により制御した分子であることを特徴とする請求項2に 記載の採品配印版。 [請求項4] 前記簿版は、分子異軸の長さが相互に異 なる複数種の薄膜構成分子で構成されており、

かつ、前記複数種の薄膜機成分子には、感光性基を有す る分子およびフッ化炭素基を有する分子の双方が少なく とも含まれ、又は感光性基およびフッ化炭素基を有する

分子が少なくとも含まれ、 前記感光性基を有する分子同士、又は感光性基およびフ ッ化炭素基を有する分子同士が所足の方向に向かって重 合または架構されていることを特徴とする論求項 1 ~ 請

求項3の何れか1項に記載の液晶配向膜。 (請求項5) 前記簿股段、前記分子具軸の長さが相互 に異なる複数額の薄膜構成分子の混合組成比または分子 具軸の長さを制御することにより、相互の比較に於ける 分子具軸の数も異い落膜構成分子の前記基板に対する模

カース等のなられてもの時間にの j いかに基めたイギッション さが制御されていることを特徴とする請求項4に記載の 液晶配向膜。 【請求項6】 少なくとも感光性基及びフッ化炭素基を 含むシラン系化学吸着物質と、非水系有機溶媒とを含有

含むシラン系化学吸着物質と、非水系有機溶媒とを含有 する化学吸着溶を、電極を有する基板面に接触させ、化 学分香液中の化学吸着分子を基板面に化学吸着させて単 分子階状の滞限を形成する得限形成工程と、 前記単分子環状の滞限を形成する情況が成工程と、

可配単分子階なの特徴を非未条有機溶媒からなる洗浄級 で洗浄した後、薄膜面に異なる個光方前を有するパター ン状の傷光を照射し、薄膜構成分子间志を特定方向に架 橋結合させる配向性付与工程とを備えることを特徴とす る液晶配向膜の製造方法。

【建東四7】 浦紀尼向柱付手工程は、照射さとに爆光 方向の両なる偏光を用い、かの照射ごとに照射機が突 なるようにして2回以上の耐光照射を行い、1 国際に対 かする区隔を複数かつバラーン状に分別した分割例成び とに薄緋機成分である近いでは一分であることを特徴 シェミを表生のことが認め、2 は一分であることを特徴 シェミを変なった。 【請求項8】 前記シラン系化学吸着物質として、少なくとも、感光性基を有するシラン系化合物とフッ化販業 基を有するシラン系化合物、又能変化生産化ファー化炭 悪基を有するシラン系化合物とその他のシラン系化合物 を混合して用いることを特徴とする請求項6又は請求項 でに記載の液晶配的順の機能方法。

【譲東項号】 前記窓光性基を有するシラン系化合物と ファ化炭素基を有するシラン系化合物、又は患光性基及 ぴファ化炭素基を有するシラン系化合物とその他のシラ 、系化合物は、相互に分子展か良さが厚なるを含物で あることを特徴とする請求項は、記載の液晶配向限の製

あることを特徴とする請求項目に記載の液晶配削機の製造方法。 造方法。 【請求項 I O 】 前記感光性基を有するシラン系化合物 とフッ化炭素基を有するシラン系化合物、又は疲光性症 及びマッ化炭素基を有するシラン系化合物、又は疲光性症 ラン系化合物の混合比を変えずに、租互の比較における 駆い分子の長さを変えるとにより、数4名、Wライン

及びフッ化炭素基を有するシラン系化合物とその他のシ ラン系化合物の退泊社を変えずに、相互の圧動における 地小分子の長を変えることにより、最も終い分子で必 板に対する傾きを削削して、活品配金側に終ける間限構 成分子に不陽のフットルト内表び、大足パナナルトト方位 を付きすることを特徴とする請求項りに起動の液晶配向 膜の物面方法。 (請求項 1.1) 前記感光性基を有するシラン系化合物

(第章項 1.1) 前辺原性出版を作るシラン系化の動 対しにすっ他配数を作るシランの信仰。 Xix記 対型系以ファー使用器を作るシラン系を合称 対型系以ファー使用器を作るシラン系を合称 直接が使加シランスを向助のからくと見たり 直接が使加シランスを向助のからくらはファリョ はおけるからくとし一つが着をし、部との場 変えることにより分子が極めた。 Xix を が、 Xix を Xix と X

【補来項12】 新記感光性悪を有するシラン系化合物 とファル炭素を有するシラン系化合物、又は透光性基 及びファル炭素をするシラン系化合物、又は透光性基 及びフル炭素をするシラン系化合物とその他のン ラン系化合物の場合化を変えることにより、最も長い分 アの基度に対するを参削して、温温配け間に対ける 薄膜構成分子に所望のアレナルト角及び/又はプレナル ト方位を付与することを特徴とする酵来項8に対象の被 温配地間の実施される。

[請求項13] 新記シラス系化学曼密物質として、直 鉱状状態温度が20セキウン株合館からなる罪より選ばれ る少なくとも一つの第と、クロロシリル基、アルコキシ シラン蒸をがイソシアネートレラン蒸からなる群より選 ばれる少なくとも一つの有限ををむけた急勢にな ことを特徴とする事実項6又は請求項7に記載の液晶配 両機の製造方法。

【請求項14】 前記化合物は、更に3フッ化炭素基 (一CF<sub>2</sub>) 及び/又は2フッ化炭素基 (一CF<sub>2</sub>ー) と、炭素鎮又はシロキウン結合鏡と、カルコン基又はシ ンナモイル基と、分子の末端又は分子構造中の一部に含 まれる有機基であって、メチル基(-CH<sub>2</sub>)、ビニル 基(-CH=CH<sub>2</sub>)、アリール基(-CH=CH

一)、アセチレン茲 (以準・世郷の3重結合)、フェニ ル基(一C,14)、ソリール基(一C,14)、ハロヴ ン原子、アルコキン塞(一OR: Rはアルキル基を示 す)、シアノ塞(一OR)、アミノ速(一NH)、水 軽塞(一OH)、カルボニル基(一OO)、カルボキシ 茲(一OO)、及びかルギシル基(一OOH)か かとを影け、四級はたか少なくとしつの有概念とを有さ ることを特別する音球を引 3 に記載の液晶配向膜の数 がちが。

【額求項15】 物記非水系有機溶媒として、アルキル 本・小便業差。 媒化炭素差及びロキサン溶からな る群より端化れる少なくと一つの情報を含むおりな 様を用いることを特徴とする前次項令一能求項14の何 たか1項に記録が経過に関係が設定方法。 【額求項16】 精記摩機形成工程の前に、S10基を

【前求項16】 前記簿機形成工程の前に、S10基を 有する内閣膜を基度間に形成する内閣膜形成工程を付加 したことを特徴とする請求項6~請求項15の何れか1 取に影動の波温配由膜の解論方法

【請求項17】 少なくとも、対向する一対の連板と、 前記一対の基板のうち少なくとも電極を有する基板の表 前に形成された液晶配向機と、前記対向する一対の基板 間に溶風層とを備えるが品表示់結準であって

前記読品配向順は、フッ化炭素基及び磨光性基を有する 化学吸着分子が基板表面に結合し、かつ化学吸着分子同 土が架縁結合してなる単分子展散の溶膜であり、かつ1 画業がパターン状に分割された分割面素ごとに化学吸着 分子長輪の基板面に対するアレチルト角及び/又はアレ チルト方位が厚なるものであり、

前記液品層に終ける液晶分子のプレチルト角及び/又は プレチルト方位は、前記吸着分子兵軸の基板間に対する プレチルト角及び/又はプレチルト方位はより制御され ていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項18】 少なくとも、対向する一対の基板と、 前記一対の基板のうち少なくとも電転を有する基板の表 頭に形成された液晶配向膜と、前記対向する一対の基板 間に液晶層とを備える液晶表示装置の製造方法であっ て、

前記電極を有する基板固に、少なくとも感光性表及びフ ッ化炭素基を含むシラン系化学吸消物質と、非水系有機 溶媒とを含する化学吸着液を接触させ、前2化学吸着 液中の化学吸着物質分子を分子長軸方向の一場で基板面 に化学吸着させて単分子層状の律膜を形成する薄膜形成 下程と

前記単分子層状の薄膜を非水系有機溶媒からなる洗浄液 で洗浄した機、薄膜面に異なる開光方向をもったパター ン状の構光を照射し、薄膜病成分子同志を特定方向に架 結結合させる配向性付与工程とを備えることを特徴とす る流晶表示温度の製造方法。 【錦東項19】 前記シラン系化学吸着物質として、感 光性蓋を有するシラン系化合物とフル化学高を有する ラウン系化合物、又は感代性盂及びラッ化栄養を有する あシラン系化合物とその他のシラン系化合物を混合して 用いることを特徴とする前求項18に記載の液晶表示装 類の配合方法。

(職権項201 転送野外基長をすするシフン系化合物 とフィル業業を考するシラン系化合物、又は整代基 及びフィ化業業を有するシラス化合物とその他のシ ラン系化合物の混合化を変えずに、租立の比較における 取い分すの表を多変えるとにより、最長の分子の変 板に対する信息を傾向して、機晶配向機に持ける機関係 成分子に対処のフナルト内及び、メビナアルトル方面 を行することを特別とする情報が異なった。

示報度が進出方法。 「福本項21) 前記感光性基を有するシラン系化合物 とファ化保基能を有するシラン系化合物、又は感代性基 及びアッ代炭素を有するシラン系化合物・又は感代性を小側のシ ラン系化作物や現合比を覚えることにより、最も狭いの 海関極成分子に所属のフレナルト分及び・又はコンナナル 下位を付することが輸出で、高速収削19に記め 結議を不適度の指した。

### [0001]

「発明の属する技術分野 1 本美明法、揺乱配の限とその 製造方法、及びそれを用いた液晶表示減距とその製造方 技に関する。より課権には、テレビション(TV)面像 やコンヒェーク質能等を、活動を用いて表示可能な子頭 表示されたに使用できる活品目的良とその製造方法、及 びそれを用いた系品表示装置とその製造方法、反 のである。

#### のである。 【0002】

【従来の技術】近年、カラー表示の可能な液晶表示パネ ルの利用が急速に拡大しているが、この液晶表示パネル は次の様な構造を有しているのが一般的である。即ち、 従来の液晶表示パネルは、第1のガラス基板と、これに 対向する第2のガラス基板と、第1のガラス基板及び第 2のガラス基板間に介在する液晶層とを備えた構造を有 している。第1のガラス基板の内側面には、マトリック ス状に配置された面素電極及び薄膜トランジスタ (TF T) アレイが形成され、更に面素電極上には液晶配向膜 が形成されている。一方、第2のガラス基板の内側面に は、R (赤) · G (緑) · B (青) のドットパターンを 有するカラーフィルター層が形成されている。また、カ ラーフィルター層上には共通透明電極が形成され、更に この共通透明電極上には液晶配向膜が形成されている。 さらに、上記流品層は、第1のガラス基板及び第2のガ ラス基板間に、ツイストネマチック (TN)等の液晶を 注入することにより形成されたものである。

「00041なお、液温配向膜の材料としては、使来よ りまけビニルアルコールや、ボリイミド、その前限体で あるボリアニック機関の成分下材料が広く削いられてお り、液温配回線の成態方法としては、例えばポリイミド 等を名積削減に対象がとせた端尾としてよっ等により 販売すし、販売する等の方法が行われている。さらに、 流温配回線の心臓形態としてはフェルトが事を用いてラ ビングするラビング法が行われており、該ラビング法を 抜きことにより高速回動が付けされている。

【0005】 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記成

販方法によると、基準表面には薄々の配換や下PT等が 形成されていることに超因して回凸や般差が存在してお り、これらの回凸や段差が食布むらを生じさせている。 これにより、應厚の不均一文液晶配向膜が形成されると いう問題があった。

[0006] 一方、上記ラピング法によると、四凸や段 然の存在によりラピングむらを生じさせる。これらの旅 布むらやラピングむらは、パメル政機を拡張。(例えば1 4インチのディスアレイ)に伴い一層大きくなり、面内 に続ける液晶起声能が不均一となる為、液晶の配向乳れ が生じるという問題があった。

[0007] さらに、ラビング法に於いては液晶配向膜 をラビング布で離る手法である為に、静電気が発生して 下FTが損傷を受ける。さらに、繊細なゴミも発生する 為、表示ムラ等の表示欠陥が生じたりするという問題も なる。

【0008】本の上、ラピング法を用いていむゆるマルチドメイン型の流島表示装置を製造するには、マスキッグとラピングとを交互に繰り返す頻繁な工程を接負的わなければならない。ラピングを繰り返すこの方法によると、下Fでの損害づまの手にといった上途の損害がよっ飛び乗びなると地に、工程が複雑であるので積重が本の生態を増り大幅に低するという間がある。

パツユ生気が押力、MH、17 名で、17 30で、17 30でのようで、 (1009) 水砂県は、上記定米の問題を解する為 に、敷殖范申用の液晶配向膜およびそのような液晶配向 腹の製造力法を豊低することを目的とし、ヌラン・ク ることなく、マルチドメイン配向を契理できる単位配向 用の液晶配向膜、並びにこのような液晶配向膜を用いた 流晶表示波器を指揮することを目的とする。 [0010]

【議職を解決するための手段】上記の課題を解決する為 に、本売期に係る保温能の開助と、電影を付する基板の表 面に耐度された場合子機飲の薄膜からり、前記事態と ファ化炭素差よしび第七性条を有すると共に、消費を構 皮まる古薄積機のサイツーの場が高板では、結合協定されて おり、かつ、前記職職の各領域等でパターン状に強勢の 方向に配向され、再模構成分子供力が認定が経路に、 り着かな技術制されていることを特徴とする。 (0011)上記様の水高機制機能、分字の一場を基

窓配に場合やセネーツ、他像を影響は、無ちたが同じた 時をせた期限機のプロボー 茶棚に出って配列し た間落をしている。しから、複機制成分子の分子構動・ には個券料用限分のがではいって他が多まを付していることか ることから、基板組と分子体料とのグナ内が場かであい 状質で、今得機関係の活法を限に当たしているここの 様の情報の活品を開からずは表現に当れたいる。この 様の情報の活品を開からまる。同期機の分子との際 様の子との際に近常の活品分子が入りた。其態が がまたはファル状態が行きると。また、環境機能分子の分子機 があたはファル状態が存在さまた。。 本のよれは、一般であるが存在さまた。 またしたは、一般を開かるが存在さまた。 とかはは、またが、 またが、 または、 または、 または、 または、 または、 または、 またが、 または、 またが、 または、 または、 またが、 またが

[0012]さらに、名響関地のテオは、名明地側のワーク・名間地向のアークルは、電販の外に匹か合れているので、名間体的にアナナルト角度が原地の方位を限る方せて返出方子を動かる医療に対する場合を収入します。 名明地前に大きな場合を表が、又は方位を、名相地的に乗るを大きなできる。 一般の大きないません。 一般の大きないる。 いかゆるマルトドメイン配めの混乱が一般が大きないる。 いかゆるマルトドメイン配めの混乱が関係が異なる。 により重めなは解析を力でいる。 「一般財化の大きない」を表し、またいる。 いかゆるマルトドメイン配めの混乱が関係が表しているので、 「現場地のチーダルを記念性を記まれている。 いかりないかけ、 一般財化の大きないる。 これが、 日本の大きないる。 「一般財化の大きないる」 「一般財化のいる」 「一般財化のい

【0013】さらに、海護病域分子向土が前記を光性基 ほり豊富人以振舞されているので、遷越構成分子 斜及び方位の自由版を実定的に拘束することができ、こ れにり液温分子を安定的に配向照新できる、この結 果、各個域毎に安定的かつ即一な混乱の配列状態も実現 でき、良好な配向特性を有する液晶部向膜を提供でき あ、

【0014】ここで、浮設構成分子4よ、前記の構成に加 えて、その分子構造中に重顔状炭素質又は直鎖状シロキ サン結合競をするものとすることができ、高速の 分子の分子構造中に直鎖を有すると適品分子を一層安定 的に配向機能することができ、この結果配向安定性に優 れた配伸販が得られる。

【0015】さらに、前記直鎖状炭素鏡又は直鎖状シロ キサン結合鏡を有する薄膜構成分子は、その分子異軸の 長さを前記直鎖状炭素鏡又は直鎖状シロキサン結合鏡の 炭素数により制御した分子とすることも可能である。こ の機な構成としたのは、分子構造中に含まれる直鎖状炭 素額又は直鎖状シロキサン結合機の炭素数を制御するこ とにより、薄膜構成分子の分子長軸を容易に制御できる かんである。

【0016】また、前記薄膜は、分子長軸の長さが相互 に異なる複数種の薄膜構成分子で構成されており、か つ、前記複数種の薄膜構成分子には、感光性基を有する 分子およびフッ化炭素基を有する分子の双方が少なくと も含まれ、又は癌光性基およびフッ化炭素基を有する分 子が少なくとも含まれ、前記感光性基を有する分子同 士、又は感光性基およびフッ化炭素基を有する分子同士 が所定の方面に向かって重合または架橋されていること を特徴とする。液晶配向膜が、分子長軸の長さが相互に 異なる複数種の薄膜構成分子から構成されるものとであ ると、液晶分子が薄膜構成分子と薄膜構成分子との隙間 に入り込みやすくでき、これにより液晶分子を安定的に 配向させることができる。さらに、複数種の薄膜構成分 子のうち少なくとも一種が感光性基を有し架橋した構造 であると、液晶分子の配両規制を安定したものとでき る。よって、上記構成であると、配向安定性に優れた液 品配向膜が得られる。

【0018】上記の課題を解決する為に、本発明の液晶

配明原の報志方法と、少なくとも思生差及びアッパ度を 素本を含むシアッポイ機関係と、を含有する人は不動物である。 を含有する化学報報度と、電路を含する。最近記に機能さ と、企業を構造やので報象分子を基準的にどず機能さ セプログライ製がの関係と別点でうる開発が正常と、第2 サンプル・国際には、アンストリールでは、 が加えた。 の関係を発射し、開催になる化光リが後を含まるが学さな。 では、 のでは、 のでは、

を有する官能基)にシラン系化学吸着物質の分子(化学 吸着分子)が化学吸着して単分子層状の薄膜が形成され る。 【0020】続いて、配向性付与工程にて非水系有機溶 媒からなる淡洋酸でこの課題を洗浄すると、未反仮の化 学報書分子を除去でき、液晶分子が入り込むことのでき る隙間の多い良質な単分子雅状の課題となすことができ る。さらに、前近距向性付井工程では、淡浄後の理膜に パターン状の州を照射することにより、パター火機 報結合領域を複数有する配向膜を生感性よく認定でき

【0021】以上から、上記機級の製造方法によると、 薄膜構成分子の基板に対する積きや方位が異なる複数の 領域をすする液晶配向膜が得られ、この液晶配向膜は上 配複数の領域ごとに配向方向を異ならせて液晶分子を配 向振制できるという特性を本するものとなる。

[0022] 前記配向性行与工程は、照射ごとに開光方向の資金を開光を削い、かっ即計ごとに照射機が突起 ようにして2回見しの例と開発を行い、自無に対応 する区面を複数かつパターン状に分削した分割削成こと に消酸機を分子の表便部に対するアンチルトの及び グ はアレチルト方位を異ならせる工程とすることができ

【0023】上記の方法によれば、1 調察に対応する区 西を複数かつパターン状に分割した分割機がことに再復 構成分子の蒸収面に対するアレチルト角及び/スはアレ チルト力位を異なるせることができる。の結果、各面 未に対いて、各級機能に種胞の限なる方向に混乱分子を 配向方加をせることが可能なマルチドメイン配向の後品 船地機を拠値することができる。

【0024】更に、前記シラン系化学吸着物質として、 少なくとも、発光性基を有するシラン系化合物とフッ化 炭素基を有するシラン系化合物、以近次化基及びフッ 化炭素基を有するシラン系化合物、以前の他のシラン系化 合物を混合して用いることができる。

【0025】又、前記感光性基を有するシラン系化合物 とフッ化炭素基を有するシラン系化合物、又は感光性基 及びフッ化炭素基を有するシラン系化合物とその他のシ ラン系化合物は、相互に分子異輪の長さが異なる化合物 とすることができる。

【0026】前記級性基本するシラン系化合物とフ ・化炭業基本有するシラン系化合物、又は感光性基及が ア化炭素基を有するシラン系化合物とその他のシラン 系名合物の組合性を変えずじ、租互の対象における境い 分子の基を変えるととにり、最上の子の蒸棄に 対する間きを傾倒して、液晶底向限に続ける薄限物のアレナルト角度がプロレナルト角度がプロレナルト角度がプロレナルト角度が一度を すすることができる。

【0027】更に、前記窓が住基を有するシラン系化合 物者しくはファ化炭基を有するシラン系化合物、又は 窓光性基度だファ化炭素を有するシラン系化合物では くはその他のシラン系化合物の少なくとも何れか一方 は、直朝火炭素板及びシロキウン結合動からなる別より 別ばれる少なくとも一つの顔を有し、別記録の共戦の長

脚を製造することができる。

さを変えることにより分子影動の長さを変化させ、最も 長軸の長い分子の基板に対する傾きを削御することがで なな

【0028】又 前記病光件基を有するシラン系化会物 とフッ化炭素基を有するシラン系化合物、又は感光性基 及びフッ化炭素基を有するシラン系化合物とその他のシ ラン系化合物の混合比を変えることにより、最も長い分 子の基板に対する傾きを制御して、済品和向離に続ける 薄膜構成分子に所望のプレチルト角及び/又はプレチル ト方位を付与することができる。

【0029】分子兵軸の短い分子としては炭素数が1~ 20の長さの分子を用い、長い分子としては炭素数が2 1~30の分子を用いる。また、長い分子と知い分子の 好ましい混合比は、相互の関係により決定されるべきも のであり、予め制限を設けることはできないが、一般に は両者の混合比としては、長い分子の分子数/短い分子 の分子数=1/1~200/1の範囲で変化させるのが 適当である。この範囲であれば十分な混合効果が得られ るからである。但し、分子数の大きい方が感光性基を含 む分子であることが好ましい。

【0030】ここで、前記シラン系化学吸着物質とし て、直鎖状炭素鎖及びシロキサン結合鎖からなる群より 選ばれる少なくとも一つの鎖と、クロロシリル基、アル コキシシラン基及びイソシアネートシラン基からなる群 より選ばれる少なくとも一つの有機基とを含む化合物を 用いることができる。

【0031】更に、前記化合物として、更に3フッ化炭 業基 (-CF<sub>8</sub>)及び/又は2フッ化炭素基 (-CF 2-)と、炭素質又はシロキサン結合質と、カルコン基 又はシンナモイル基と、分子の末端又は分子構造中の一 部に含まれる有機基であって、メチル基(一CHa)、 ビニル基 (-CH=CH<sub>2</sub>)、アリール基 (-CH=C H-)、アセチレン基(炭素-炭素の3重結合)、フェ ニル基 (-C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)、アリール基 (-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-)、ハロ ゲン原子、アルコキシ基 (-OR; Rはアルキル基を示 す)、シアノ基 (-CN)、アミノ基 (-NH<sub>2</sub>)、水 酸基 (-OH)、カルポニル基 (=CO)、カルポキシ 基 (-COO-) 及びカルボキシル基 (-COOH) か らなる群より選ばれる少なくとも一つの有機甚とを有す るものを使用できる。

【0032】又、前記非水系有機溶媒として、アルキル 基、ふっ化炭素基、塩化炭素基及びシロキサン基からな る群より選ばれる少なくとも一つの有機基を含む有機溶 媒を用いることができる。

【0033】又、前記簿裝形成工程の前に、S10基を 有する内層膜を基板圏に形成する内層膜形成工程を付加 することも可能である。SiO基を有する内層膜を形成 した基板において、SIO基が親水性基として作用する ので、化学吸着物質を高密度に化学吸着させることがで さる点で優れる。この結果、配向規制力の強い液晶配向

【0034】上記の課題を解決する為に、本発明に係る 液晶表示装置は、少なくとも、対向する一対の基板と、

前記一対の基板のうち少なくとも電極を有する基板の表 面に形成された液晶配向膜と、前記対向する一対の基板 間に液晶層とを備える液晶表示装置であって、前記液晶 配向膜は、フッ化炭素基及び感光性基を有する化学吸着 分子が基板表面に結合し、かつ化学吸着分子同士が架橋 結合してなる単分子層状の薄膜であり、かつ1画素がパ ターン状に分割された分割画素ごとに化学吸着分子長動 の基板面に対するプレチルト角及び/又はプレチルト方 位が異なるものであり、前記液晶層に於ける液晶分子の プレチルト角及び/又はプレチルト方位は、前記場着分 子長軸の基板面に対するアレチルト角及び/又はアレチ ルト方位により例御されていることを特徴とする。 の、視野角の広いマルチドメイン型の液晶表示装置を生 座性よく製造でき、しかも液晶配向膜の配向特性が劣化

【0035】上記構成によると、例えばTNモード等 しにくいので長期にわたって優れた表示性能を発揮する 液晶表示装置とすることができる。

【0036】上記の課題を解決する為に、本発明に係る 液晶表示装置の製造方法は、少なくとも、対向する一対 の基板と、前記一対の基板のうち少なくとも電極を有す る基板の表面に形成された液晶配向膜と、前記対向する 一対の基板間に液晶層とを備える液晶表示装置の製造方 法であって、前記電極を有する基板面に、少なくとも感 ※件誌及びフッ化総書基を会かシラン系化学の差物質 と、非水系有機溶媒とを含有する化学吸着液を接触さ せ、前記化学吸着液中の化学吸着物質分子を分子具動方 向の一端で基板面に化学吸着させて単分子層状の薄膜を 形成する薄膜形成工程と、前記単分子層状の薄膜を非水 系有機溶媒からなる洗浄液で洗浄した後、薄膜面に異な る備光方向をもったパターン状の備光を照射し、薄膜構 成分子同志を特定方向に架橋結合させる配向性付与工程 とを備えることを特徴とする。

【0037】この製造方法によると、視断角の広いマル チドメイン型の液晶表示装置を生産性よく製造でき、し かも液晶配向膜の配向特性が劣化しにくいので長期にわ たって優れた表示性能を発揮する液晶表示装置が製造で カス

【0038】更に、前記シラン系化学吸着物質として、 原光性基を有するシラン系化合物とフッ化学素基を有す るシラン系化合物、又は感光性基及びフッ化炭素基を有 するシラン系化合物とその他のシラン系化合物を混合し て用いることができる。

【0039】又、前記感光性基を有するシラン系化合物 とフッ化炭素基を有するシラン系化合物、又は感光性基 及びフッ化炭素基を有するシラン系化合物とその他のシ ラン系化合物の混合比を変えずに、相互の比較における 短い分子の長さを変えることにより、最も長い分子の基

- 板に対する傾きを制御して、液晶配向膜に於ける薄膜構 成分子に所望のプレチルト角及び/又はプレチルト方位 を付与することができる。
- 100401 その一方、前記級化性基を有するシラン系 化合物とファ化炭素基を有するシラン系化合物、又は整 光性蒸放びアル化炭素を有するシラン系化合物とその 他のシラン系化合物の混合比を吹えることにより、患も おい分子の基拠に対する顔をも削して、液晶症の膜に 放ける「環境機械成分子に所質のアレチルト角及び/又はア レチルト方位を付かすることができる。
- 【0041】 【発明の実施の影態】本発明の実施の影態を本発明にか かるマルチドメイン型落島表示装置の製造方法を側にし
- て設明する。 (1) 04 21 アリックス状に形成された第 1 の電転器 とサアドンが研究された第 1 の高板に直接、または下端 形として5 1 の展示側にた他。表が性と直接状況 系数まとはは顕狭シロキヤン協合能とをかするシラン系 はを独立さる。最高体やの12年後間を対してもられては できない。 一種を表現では、最高体やの12年後間を対しても上端が ですることができる。ここで、67年候初後の接触は、非 することができる。ここで、67年候初後の接触は、非 くとは能認識を開始。例えば中間を開始、58年に
- (0043)次に、薄原間に、催光板に第1のパターン 状のマスクを重ねかつ値光方向を防定の方向と平行とな を様に調整したグラー北次の世光の間であったり 7種限備ルケ子(栄養分子)の恋光性基を選択的に光葉 合させることができ、基板更高の環境飛ん子(患者 ケラ)同志を特定方向に実験結合したパターン状の循域を 新成できる、なお、パターン体の層域を

は、パターンを構成する各々の領域が異なる面素に照射

されるように実際して照対する。
100441 続いて、第1回目における未開射部分に前 記パターンと異なる第2のパターン域のマスクを踏立。 環光の損免を開化、第1回目と同様の環光方的と異なるパターン 次の損免を開化、第1回目と同様の環光がは、次分に応じて、同様の操作を繰り返し可能側にプレラーン域に応伸方 で、同様の操作を繰り返し可能側にプラーン域に応伸方 向、後帯に対する解決分子を発を入び入ばか的、分向 の、後帯に対する解決分子を発を入び入ばか的、分向

なる複数の領域を形成させる。これにより、基板上に本

現明に係る重直配向用の液晶能加限とすることができる。 (10045]次に、前定第1の電係軽を有する第1の基 板と野経用態した第2の電像軽を有する第2の基板(配 両数を付しているもりにいなくともい)を、電機配 を内閣にして所定の間能を終わつの位置合わせをし、基 板の関係を接触固定し、しかる後、第1と第2の基板の 間に附えばメマナック議論を提入過去せたとなった。

- の液晶セルに常法に従って偏光板およびバックライトを 配置して本発明にかかるマルチドメイン型液晶表示装置 を作製する。
- 2 円割93 つ。 10 0 4 5 1 上記期面が法に使って作暇された液晶条件 装置3、分階面系ごとにアナタルト角度パブはコアナ ルトプロが開発とのであるが、ののであるが、ののであるが、ののであるが、 配可能を組織する優番分子(信頼期成分子)の基限に対 を必要が、というなどを参照がことに対しませる。 を対して人な力能となるを構成されている。 を対して人な力能となるを検索では、 については、上記(国籍を解する手段)で計器した。 コース、ここでの原則は当時するが、国際組織分子の施 はは、縦光声によって制度でき、 連携組成分子の施 は対する相似と、 に対する相似と、 オードルクルでよる単純配の影像分子を に対する相似と、 オードルクルでよる単純配の影像分子を に対する相似と、 オードルクルの変との影響を関係の影響がある。
- 混合して用いる方法等により制御できる。 【0047】また、本男男に係るシラン系化学吸着物質 のうち、感光性基及びフッ化炭素基を有する化学吸着物 質として、以下の化合物が挙げられる。
- (1) CF<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHCOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF <sub>2</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>(nは整数で3~24が好まし
- い。)
   (2) CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CF<sub>1</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>OSiCl<sub>3</sub> (nは整数で1~25が好ましい。)
   (3) CF<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O(CH<sub>2</sub>)
   OSiCl<sub>2</sub> (n)(数数で1~256位は1)
- 。OSiCl<sub>3</sub> (nは整数で1~25が好ましい。) より詳細には、下記の一般式で示される化合物を使用できる。
- (a) CF<sub>3</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHCOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF <sub>2</sub>)<sub>4</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub> (b) CF<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>CHCO(CH<sub>2</sub>) (CF<sub>2</sub>) (CF<sub>2</sub>)
- (b) CF<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHCO(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(C H<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub> (c) CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHCOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>
- O(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub> OS i C 1<sub>8</sub> [0048] 又、本発明に係るシラン系化学吸着物質の うち、フッ化炭素基を含まず窓光性基を有する化学吸着
- 物質として、以下の化合物が例示できる。 (1)  $C_0H_0CH=CHCOC_0H_4CO(CH_2)_nSiC$  $l_3$  (nは整数で1~25が好ましい。)
- (2) CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>a</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CO(CH<sub>2</sub>)<sub>a</sub>SiCl<sub>3</sub> (m+pは整数で1~25が野ましい。) (10049)また、添加用のシラン系化学吸着物質としては、具体的には、例えば以下に列挙する官能基等を有
- 一)、アセチレン基(炭素一炭素の3重結合)、フェニ

ル基 ( $-C_0 H_0$ )、アリール基 ( $-C_0 H_0$ )、ハログ ン原子、アルコキシ基 (-OR): Rはアルキル基を表 す。特に、皮素数  $1\sim 30$ を順のアルキル基が穿まし い。)、シアノ基 (-CN)、アミノ基 ( $-NH_1$ )、 水殻基 (-OR)、カルボニル基 (-CO)、カルボキ シ基 (-COO) 及びカルボキシル基 (-COOH)

水敷基 (-OH)、カルボニル基 (-CO)、カルボキ シ並 (-COO-)及びカルボキシル基 (-COOH) から選ばれる少なくとも一つの有機基が例示でき、ある いえ光学活性を有する炭化水素基で置換されたものも使 用可能である。

【0051】さらにクロロシラン系界価活性利息外に、 以下に示したようなアルコキシシリル番またはイソシア ネートシリル基を含むシラン系の界価活性剤が使用でき た。

(1)  $Ha(CH_2)_nSi(OCH_3)_3$  (Haは塩素、臭素、ヨウ素、フッ素等のハロゲン原子を表し、nは整数で $1\sim24$ が好ましい。)

(2) CH<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si(NCO)<sub>3</sub>(nは整数で0~2 4が好ましい。)

(3) CF<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>Si(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Si(OCH <sub>3</sub>)<sub>3</sub>(p、qは整数で0~10が好ましい。) なお、上記(1)に示したHa(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiC1

』(Haは 塩素、臭素、ヨウ素、フッ素等のハロゲン原 子を表し、nは整数で1~24が好ましい。)で示され るクロロシラン系界面活性剤も使用できる。

【0052】さらに具体的には、下記の化合物も使用できる。

(a) Br(CH<sub>2</sub>)<sub>0</sub>SiCl<sub>2</sub>

(a) Br(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>S1CI<sub>3</sub>

(b)  $CH_1=CH(CH_2)_2(CF_2)_6(CH_2)_2SiC1_3$ (c)  $CF_2(CH_2)_3-CO-(CH_2)_1_0SiC1_3$ 

(d) CF<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>-COO-(CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>SiCl<sub>3</sub> (e) CF<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>-Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-(CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>SiC

l<sub>3</sub>

(f) CF<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>17</sub>SiCl<sub>3</sub> (g) CF<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>Si(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>SiCl<sub>3</sub>

(h) CF3COO(CH2)1, SiCI3

(1) C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>0</sub>SiCl<sub>3</sub> (j) CN(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>6</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>

( j ) CN(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>6</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub> (k) Cl<sub>3</sub>Si(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>8</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>

【0053】なお、感光性基を含む分子にフッ化炭素基 が含まれていない場合、添加用物質としてフッ化炭素基 を有するシラン系化学吸着物質と併用する必要があり、 具体的には下記化合物が掲示できる。

(1) CF<sub>8</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>SiCl<sub>3</sub>(nは整数で0~24が 好ましい。)

(2) CF<sub>1</sub>(CH<sub>2</sub>), SI(CH<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), SICI

g (p、qは整数で0~10が解ましい。)
(3) CFgCOO(CHg)g(CFg)g(CHg)gSiClg
(nは整数で7~24が好ましい。)

(4) C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2n</sub>SiCl<sub>2</sub>(n は整数で0~24が好ましい。) (5) CN(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>(nは 整数で0~24が好ましい。)
(6) Cl<sub>3</sub>Si(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>(nは整数で1~10が好ましい。)

(7) HOOC(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si(OC H<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(nは整数で7~24が好ましい。) (8) H<sub>2</sub>N(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>3</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>

(a) f<sub>2</sub>N(C f<sub>2</sub>)<sub>1</sub>(C f<sub>2</sub>)<sub>3</sub>(C f<sub>1</sub>)<sub>3</sub> 1 (OC f<sub>3</sub>)<sub>3</sub> (nは整数で7~24が好ましい。) (9) C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>(C H<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(C F<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(C H<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S i (NC O)<sub>8</sub> (nは整数で0~24が好ましい。)

(10) CN(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>n</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si(OC<sub>2</sub>H<sub>6</sub>) <sub>2</sub>(nは整数で0~24が好ましい。)

(a) CF<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub> (b) CF<sub>3</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>6</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub>

(c) CF<sub>2</sub>CF<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>7</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>S1Cl<sub>3</sub> (d) (CF<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CHO(CH<sub>2</sub>)<sub>15</sub>S1(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>Cl

(e)  $CF_3CF_2(CH_2)_2Si(CH_3)_2(CH_2)_{16}Si$  $CI_3$ 

(f) CF<sub>2</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>4</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si(CH<sub>2</sub>)<sub>1</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>S iCl<sub>2</sub>

(g)  $CF_3(CF_2)_7(CH_2)_2 Si(CH_3)_2(CH_2)_9 Si(C1_2)_9 Si(C1_2)_$ 

(h) CF<sub>3</sub>COO(CH<sub>2</sub>)<sub>18</sub>SiCH<sub>3</sub>Cl<sub>2</sub>

(i) CF<sub>3</sub>(CF<sub>2</sub>)<sub>5</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>SiCl<sub>3</sub> (j) CF<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CHC\*H<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OCO(CH<sub>2</sub>)<sub>18</sub>S

iCl<sub>3</sub>(C\*は光学活性の不斉炭素を示す。) (k)CF<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CHC\*H<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>OCOC<sub>6</sub>H<sub>6</sub>OCO <sub>6</sub>H<sub>6</sub>O(CH<sub>2</sub>)<sub>5</sub>SiCl<sub>3</sub>

【0055】また、シロキサン結合酸とクロロシリル基 を含む下記(1)および(2)の化合物も使用できる。 この場合も、薄膜構成分子の分子具軸が基板面に対しほ び垂直な状態で薄膜構成分子を化学吸着させてなる液晶 配向膜が得られる。

(1) FS i (CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>OS i (CH<sub>9</sub>)<sub>2</sub>OS i (CH<sub>8</sub>)<sub>2</sub>O Si (CH<sub>9</sub>)<sub>2</sub>C l

(2) CF<sub>3</sub>SiOSi(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>OSi(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>OSi (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>OSi(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>OSiCl<sub>3</sub>

【0056】 【実施例】以下に、実施例を用いて本発明をさらに具体 的に説明する。

【0057】 (実施例1) 先ず、表面に透明電格アレイ 及び下FT等が形成された下FT基板1と、透明電極の 形成されたカラーフィルクー基板2とを準備し、それぞ れについて十分な洗浄と、脱脂を行った。

【0058】次に、反応容器に化学吸着溶液3を満たし、乾燥雰囲気中(相対温度30%以下)でTFT基板1を約1時間程度浸漬した(図1参照)。

【0059】ここで、化学吸着溶液3は、分子内にフッ

化炭素基、感光性基及びSiを含むシラン系界面活性剤 (以下、化学吸着物質ともいう。下記化学式(1)参 照)を非水系の溶媒に溶かして、濃皮が約1重量%とな る様に調製した吸着溶液である。 [4/11

CPsCsHi=CHCOCsH4O (CHr) sOSsCis (1) また非水系溶媒としては、良く脱水したヘキサデカンを 田いた

【0060】その後、化学吸着溶液3からTFT基板1 を取り出して、非水系の溶媒であるn-ヘキサンで洗浄 した後、水分を含む空気中に暴露した。n-ヘキサンは 予め良く脱水された、水を含まない溶媒である。

【0061】これら一連の工程を行うことにより、前記 化学吸着物質に於けるSiC1基と、TFT基板 1 表面

CPsCsH4=CHCOCsH4O (CH2) sOSiCi

ここで、TFT基板1上に化学吸着した化学吸着物質 は、その分子内の末端に臨界表面張力が最小であるフッ 化炭素基 (-CF2基)を備えていることから、表面が 親水性のTFT基板1に対して分子が立ち上がって吸着 している(図2参照)。なお、分子内に於ける感光性基 (下記化学式(4))はカルコン骨格を有しており、3 00~350nmの範囲内に吸収域を有している。

【化4】 -CKH4-=CHCOC6H4-【0063】以上の処理により、前記化学吸着物質がT

FT基板1表面に吸着してなる化学吸着単分子膜として の液晶配向膜4を形成することができた。ここで、液晶 配向膜4の膜厚は1.8μπであった。また、液晶配向 膜4を構成する薄膜構成分子は互いにシロキサン結合を 介して化学結合した構造であった。

【0064】さらに、カラーフィルター基板2に対して も、前記と同様の操作を繰り返すことにより、詰カラー フィルター基板2上に液晶配向膜4を形成した。

【0065】続いて、TFT基板1及びカラーフィルタ - 基板 2 上に形成された液晶配向膜 4 同士が対向する様 に、両者を貼り合わせて空セルを組み立てた。セルギャ ップは5μmとした。さらに、この吹セルに誘電率器方 性が負の液晶 (商品名: MJ 951152、メルク社 製)を注入して、図3に示すように、液晶セル5を作製 した。さらに、液晶セル与に於ける液晶の配列状態を確 認すると、各液晶分子6…は基板面に対してほぼ垂直方 向に配向していた。

【0066】そこで、TFT基板1及びカラーフィルタ 一基板2を新たに用窓し、上記と同様の処理を繰り返し 行って液晶配向膜4を形成し。

【0067】続いて、偏光照射による液晶配向膜4の配

に多数存在する水酸基との間で配塩酸反応が生じ、下記 化学式(2)に示すように、基板面に化学吸着物質が吸 着した。 [4:21

CF3C6H4=CHCOC6H4O (CH2) (2)

【0062】さらに、洗浄後、空気中に曝露されること により空気中の水分と反応して、下記化学式(3)に示 す様に、化学吸着物質がTFT基板 1 上に化学吸着し t.

【化3】

向処理を行った。このとき、偏光照射は、図4に示すよ うに、1 画素に対応する領域に対して4分の1に相当す る領域が、等間隔に配列して開口したフォトマスク11 を用いて行った。先ず、同図(a)に示すように、TF T基板1上に形成された液晶配向膜4に対して矢印Aで 示す方向から回転角々(=45°)だけ回転した直線 (即ち、対角線) に平行で、面素領域の中心部分から頂 点に向かう方向に紫外線を照射した。このとき紫外線 は、TFT基板1の法線に対して入射角5°だけ横斜し た方向から入射するように設定した。また、紫外線の偏 光面は基板面に対して垂直となる様に設定し、照射強度 も500mJ/cm<sup>2</sup>とした。これにより、紫外線が照 射された領域 a では液晶配向膜 4 の薄膜構成分子が築外 線の入射側と反対側で、偏光方向を液晶配向膜4に投影 した方向に架橋した。

【0068】次に、同図(b)に示すように、前記フォ トマスク11を半ビッチだけ矢印Aで示す方向とは逆方 向にずらし、各画素に於ける領域bが閉口する機にフォ トマスクを位置合わせした。そして、回転角 かを 135 \*とした以外は前記と同様にして紫外線照射を行った。 さらに、同図 (c) に示すように、フォトマスク11を 矢印Bで示す方向にずらして、各面素に於ける領域でが 開口する様にフォトマスクを位置合わせした。そして、 回転角々を225°とした以外は前記と間様にして柴外 線照射を行った。続いて、同図 ( d ) に示すように、フ オトマスク11を矢印Aで示す方向にずらし、名面素に 於ける領域はが開口する様にフォトマスクを位置合わせ した。そして、回転角々を315°とした以外は前記と 同様にして紫外線照射を行った。

【0069】これにより、TFT基板1上に形成された 液晶配向膜 4に於ける薄膜構成分子は、それぞれ4つの 領域a~d毎に、対角線と平行な方向に両素中心から頂点に向かって架橋させることができた。

[0070]一方、浩磊配映像4が販されたカラーフ ルカー基度2に対しても、前記したのと同様の方法に て最少権限別を行った。但し、限制方向は、商素制度が 対外線上を持から中心部分に向かう方向とし、カラーフ ルター基限2の対域に対して入場です。「対け情報と た方向から入射するように設定した。以上のような原射 条件にて各事業毎に、領域を一トについて悪外機限計を 行った。

【0071】この結果、前記と同様に、カラーフィルタ - 基板2上に形成された液晶配向膜4に於ける灌膜構成 分子を、それぞれ4つの頻吸を~ h 毎に、対角線と平行 を方向に現点から面素中心に向かって架橋させることが できた。

100721次に、前定と同様にして、確保服制を冷凍 温配期組を含め機とか下下高別、投びカラースル ター基板2を、液晶配加膜4同土が均向する様に貼り合 わせて空化ルを組み立てた、このとき、各部高別級に終 バアを限的開始にた期間なっせるが対して、 パラレル配卸の関係となる様に位置会かせを行った。ま た、たルギャンプは前径と関係に入加した、き に、前述と同様にして、空化内が配け電子を が高させませます。

[0073] この様として作業した流晶とかにまける流 他の配向吹嘘を観察した結果、次の様であった。即ち、 図を伝示すように、電界無知助時と終いて進品分子は、 各票常毎に開機構成分子の機能方向に沿って調率中心部 分から4つの角に向かって配向していた。流晶分子のブ レチルト列は約87 であった。また、下半下蒸板上 に別度された流温配回機(上於ける海膜構成分子の報業 数据は、図でに示するのであった。

【0074】その一方、下FT基板1及びカラーフィルター基板2に於ける透明電極間に7Vの電圧を印加して電界を印加すると(電界印加時)、図8に示すように、液能分子は予め模制している方向に更に傾斜し、チルト係わり、予御申1、

(0075) なり、現場配削機の助成前機を設置的に対 対金には、完全機能質を表現に応じてもこれで、 対いて、同期機に用いて所強のソゲーン形状となる理 た。また、基板薬能に受ける形状にパケーニングきたた。 た。また、基板薬能に対象が様だいゲーニングきたた。 たまた、基板薬能に対象が様だいゲーニングきたた。 だ様、レジストを除えずることにより、基板部に対議させ、 た後、レジストを除去することにより、基板部に対議させ、 合、形成された液晶が関い者機能はよる多様的失法。 に関係的たできるものを採用するのが、作業性学の遺伝 から終ました。

【0076】また、本実施例に於いては、クロロシリル

基を有する化学吸着物質を用いなが、その他にもアルコ キシシリル基や、イソシアネートシリル基を有する化学 吸着物質からなるシラン系の界面活性解を使用しても、 未実施例と同様の方法にて同様の液晶配向膜を形成する ことができた。

100771 本場無解に於いては、治療用の水を含金を が課題としてカールを含む地域化を振りの一へやサ ン建則してカールを含む地域化を振りの一へやサ ンを用いたが、本発明はこれに何ら眼定をれるものでは なく、水を含まず相談信託が可能を示すり端下され に包含な溶解としまり可能できる。例とファイルを表 基 単位素素またはシロマナン海等を分子がに有する (商品名、du Pont社、CClip?)、プロロ (商品名、du Pont社、CClip?)、プロロ ルルルやペキナメトジンにキャナン海特がられる。 (10078) (場路別2) 未実施別2に対いては、建設 に直接線延振順を加入に対して地がした。 で、基度上下光頻を介して液晶影响機を形成した点が 別なら、

 形成領域では極めて親水性の高いものとすることができた。よって、下地層12の形成により、下FT基板1表 国に直接化学吸着物質を収着させるよりも、より多くの 化学吸着物質が下地層12上に吸着させることができ、 概楽度の極めて高い海上型の観の形成が可能とかる。

【0083】なが、クロロホルム等による非地索の溶膜で始終する正確を輸出して整角中へかたと反応をせれば、未報酬のSiClick、一〇日基が購入るれた上屋 化学式(6)及び/又は(7)に示す電報分子と反応して機関結合することにより、ボリンロキサンボや機関結合かることにより、ボリンロキサンボや機関がからなら下脚層を形成することも可能である。また、クロル基を根拠機関をサリルを合称しては特に期度される。 (5)に1(3)3」SiCli、SiRiClic 同じに、同じに、CI

¿Cl<sub>2</sub>、Cl-(SiCl<sub>2</sub>O)<sub>n</sub>-SiCl<sub>3</sub>(nは整 数)等を使用することもできる。

【0084】続いて、前記実施例1と同様の操作を繰り返すことにより、下地層12が形成された下FT基板1上に、限密度の高い液晶配向膜4を形成することができた。液晶配向膜4の隙厚は1.8μmであった。

【0085】次に、前記実施例1と同様に、TFT基板 1及びカラーフィルケー基板2上に設けられている流品 部向膜の配向処理を行った。但し、紫外線の照射強度は 400mJ/cm<sup>2</sup>とした。

【0086】さらに、前辺地路引と同様にして、下午 工業部1 起がりのフィルケー 素格区と比較された流 出版が組の月分が分する際に、同者を使り合わせて空 ルセを組か立て、さらに、この途池上へに関連場外性 が月の流過を注入して流計・セル付割した。この流池上へ ルが付かる流のが大型性を登録すると、名用素和に基 原理成分下の傾断が出こか。て高無中心部分からつつの していて、(電圧機能等)、しから、配等のはつから、 していて、(電圧機能等)、しから、配等のはつから、 といて、(電圧機能等)、しから、配等のはつから、 環境を対けた場。 規格を設けたが、これは、複数とに服務サイトのタッド。 吸着していた。これは、現象とに服務サイトのタッド。 吸着していた。これは、現象との収録サイトのタッド。 吸着していた。これは、現象との収録サイトのタッド。 収拾して開発能分子を披めるから、場高値向限を形成すること を対する。

【0087】(実施例3) 化学税費物質としてじょ。C H<sub>A</sub>CH-CHCOC<sub>4</sub>H<sub>O</sub>(OH<sub>3</sub>)、031C1<sub>3</sub>とC H<sub>3</sub>S1C1<sub>3</sub>をそれぞれ1:1で通告して用いた時は、 解記版施例1と同様の操作を行うことにより、未実施研 おに痛る液晶セルを作製した。この液晶セルに約ける液 晶の配列状態を提供すると、液晶の子はプレチルト勢 81\*で起向していることが確認できた(電圧無切加 齢)。

 $\{0088\}$ (実施例4)化学吸着物質として、CF<sub>3</sub> C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CH=CHCOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>O(CH<sub>2</sub>) $_6$ OSiCl<sub>3</sub> に替えて直線状のシロキサン結合額を含んだCF<sub>3</sub>C<sub>5</sub>H<sub>4</sub>CH=CHCOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>CO{Si(CH<sub>9</sub>) $_2$ O} $_3$ Si C13を用いた他は、前記実施例1と同様の操作を行う ことにより、本実施例3に係る液晶セルを作製した。こ の液晶セルに於付る液晶の配列生態を観察すると、液晶 分子はアレチルト角約83°で配向していることが確認 で含た(第154回加峰)

[0089] (実施網5) 未実施例5に於いては、マト リックス状に関末電極が配置された基板を用い、上起実 熱例1に示したのと同様の方法で流晶配向順度予成し、 この液晶配向順付き基板を用いて液晶表示装置を作製し た。以下、図10を参照しながら本実施例5に係る液晶 表示装置の製造プロセスを別用する。

を吹っ張成の地位プロセスを売かった。 [0090] 木デ、マトリックス状に形成された第1の 透明電路第21とこの電路を撮動するトランジスタ第2 を有まる下上蒸射1上、およびR・G・Bを備えた カラーフィルケー群23と第2の透明電路24 (美国電 施別1上同様にして調整した電子報音を接触された 施別1上同様にして調整した電子報音源を接触され、接 施配回機を単数にある。

[0092]次に、配向処理権の添組基の順視 4 4同二 が対向するようだ。 下下工業は、とカラフ・4ルラ本 収2とを貼り合わせて空セルを作製した。このとき、液 晶配削能の配向地変がアンチパラレル配向となるように 、かつスペーサ25と接着第26 をで約5 μmのセル ギャッフとなる様に固定した。 [0093]このやセルビネティック添晶を対えして [0093]このやセルビネティック添晶を対えして

【0093】この空セルにネマティック流晶を注入して 液晶層27を形成した後、クロスニコル状態となる様に 解光版28、29を設置して、本実施所に係る液晶表示 装置を作製した。なお、液晶層27に於ける液晶のプレ ナルト角は88度であった(電圧振印加時)。

【0094】以上の様にして得られた液晶表示装置について、ノーマルブラックの小能でパックタイト光30を 下下事務り、限分前限に限計すると比え、ビデオ信号 を用いてる々のトランジスク第22を駆動することにより、矢印のの方向に吸儀を表示できた。また、未実施例 に係る液晶表示表の影響角度は、フントラスト102 で全界容範囲とすると上下左右とも対称で80°であっ

【0095】なお、参考までに述べると、本実施所に於いては、露光用の繋外線としてカルコン基が吸収する波 兵で紹高圧水銀灯の1線である313nm及び365n mの光を用いたが、液晶配向膜4の膜物質の光の吸収度 合いに応じて436nm、405nm、254nm、2 48nm (エキシマレーザ光)の光を用いることも可能 である。特に、248nmや254nmの光は大部分の 物質に吸収され基いる。影的効率が高い。

[0096]

「規則の機能」以上認明した進り、未発明の機能起向機 によれば、その環境につって収集を含するので、成 品分子を高アルチルト角にご配抑能である。さらに、 未発明の流起配制機は、各面系に対いてる信襲開始の分子 が各個域物でソラー/状に複数の向に配向されているので、各個級制にプレート内及び配向の方位を限る。 ので、各個級制にアレートの及び配向の方位を限る。 では無分子を配向中間で、マルド・メイン配向ような ことができる。 【0097】また、本発明の液晶配向膜の製造方法によ

[0098]さらに、このような液晶配向膜を用いることで、従来のようなマンン/工能で発生していた/工能の 生じる機会がなくなり、チルト身の原盤割かに行ってき、非留よりが高く極めて低コスト高信頼で且つ広視野 角表示が可能な液晶表示装置及びその製造方法を提供できる。

【0099】なお、吸着形成された私向限は、特定の表 版エネルギーを有する成品、例えばネマティック派品よ なは独特家派品を結合して相互込むととも可能なため、 配向方向およびチルト角の制御のみならず配向規制力の 大きな配り顔を効率良く分型的に作載できる。 【図面の顔角の知明】

【図1】本祭明の実施例1に係る単分子雑状の液晶配向

膜作製に於ける薄膜形成工程を説明するための新面模式 図である。

【図2】前記実施例1に於いて、基板上に吸着した化学 吸着分子の配向状態を模式的に示す断面図である。

吸着分子の配向状態を模式的に示す断面図である。 【図3】前記実施例1に係る液晶表示装置の断面を示す 断面模式図である。

【図4】前記実施例1に於いて、TFT基板における編 光照射の際の偏光方向と照射領域とを模略的に示す平面 図である。

国である。 【図5】前記実施例1に於いて、カラーフィルター基板 における偏光照射の際の偏光方向と照射領域とを概略的

に示す平面図である。 【図6】前記実施例1に於いて、電圧無印加時に於ける

液晶の配向状態を頻略的に示す平面図である。 【図7】前記実施例1に於いて、薄膜構成分子の吸着状 銀を示す断面線式図である。

■2ボリ前間機気温くのる。 【図8】前記実施例1に於いて、電圧印加時に於ける液 品の配向状態を機略的に示す平面図である。

【図9】本売明の実施例2に係る下地層に於ける薄膜構成分子の吸着状態を示す断面模式図である。

【図10】本発明の実施例5に係る液晶表示装置を示す 新面権式図である。

【符号の説明】 1 TFT基板

2 カラーフィルター基板

3 化学吸着溶液 4 液晶配向膜

5 液晶セル6 液晶分子11 フォトマスク

12 下地層 21 第1の透明電極料

22 トランジスタ群

23 カラーフィルター群 24 第2の透明電極

25 スペーサ 26 接着剤

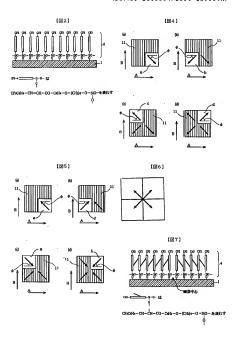
a~h 領域

[2]1]

Variation 1

[図3]





CA212 CA301 LB20

